

金テープチップへの回折格子結合による 超高速表面プラズモンナノ集光の時間特性計測

Temporal characterization of nanofocusing of ultrafast surface plasmons coupled onto a gold tapered tip

慶大理工, °藤間 一憲, 大西 秀太朗, 草場 美幸, 廣澤 賢一, 神成 文彦

Keio Univ., °Kazunori Toma, Shutaro Onishi, Miyuki Kusaba, Kenichi Hirosawa,
and Fumihiko Kannari

E-mail: kannari@elec.keio.ac.jp

サブ波長領域への超高速プラズモン集光は、時間および空間的に極限的に限定された光励起を可能とする。手法のひとつとして、回折格子構造を有す金属テープチップへフェムト秒レーザパルス励起の表面プラズモン-ポラリトン(SPP)を結合させることでチップ先端のヘナノ集光が可能である[1]。先端では伝搬したSPPパルスによる2次高調波発生が可能となり、IFROG法によるSPPパルスの時間特性測定が行われている[2]。我々は、非線形光学効果を用いない手法により、フェムト秒レーザパルス励起によって金テープチップに結合したSPPパルスのナノ集光特性を測定した。また、励起レーザパルスの波形整形によるナノ集光パルスの時間的制御を行った。

用いた計測法は、暗視野顕微鏡による相互相関測定であり、参照パルスが既知であれば信号パルスの振幅および位相を取得できる。Fig. 1に実験セットアップを示す。設計製作した金テープチップは、先端の角度が 15° 、曲率半径が~20 nmであり、周期1730 nm、幅860 nm、深さ200 nmの溝が8本刻まれている。中心波長800 nm、パルス幅8 fsのTi:Sapphire フェムト秒レーザを Bragg回折条件を満たす角度で回折格子に照射した。入射角を変えることでSPP結合波長が変化できる。励起光をビームスプリッターで2つのパルスに分け、一方のパルスは励起光として用い、先端からの散乱光を対物レンズを用いてCCDに入射させた。もう一方のパルスは、参照光として遅延時間をつけたCCDに直接入射することで信号光と干渉させた。遅延時間を走査することでフリンジ分解電界相互相関関数を求めた。計測したSPPナノ集光の時間特性から結合・伝播の伝達関数を算出し、励起レーザの波形整形がナノ集光パルスにいかに反映するかを調べた。

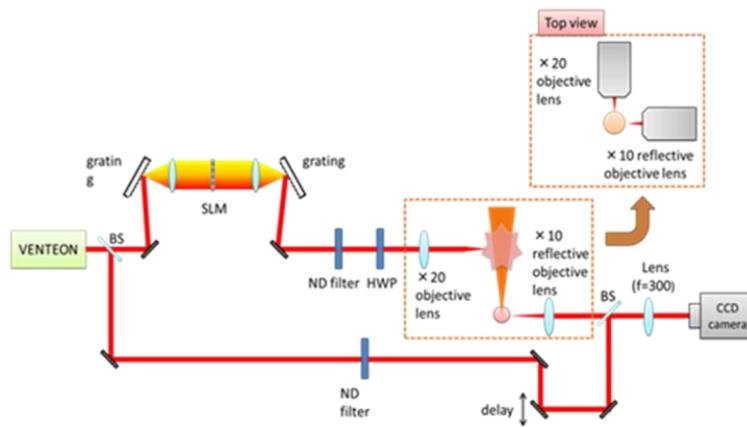


Fig. 1 Experimental setup of cross-correlation dark-field image measurement.

[1] C. Ropers, C. C. Neacsu, T. Elsaesser, M. Albrecht, M. B. Raschke, and C. Lienau, *Nano Lett.* **7**, 2784-2788 (2007).

[2] S. Berweger, J. M. Atkin, X. G. Xu, R. L. Olmon, and M. B. Raschke, *Nano Lett.* **11**, 4309-4313 (2011).